2008.318 第11回若手科学者によるプラズマ研究会



ITERにおけるアルファ粒子計測用 He+イオン源の基礎特性の評価

<u>木崎雅志</u>,小渕隆,神藤勝啓^A,岡本敦,北島純男, 笹尾眞實子,津守克嘉^B,西浦正樹^B,金子修^B,榊田創^C, 木山学^C,平野洋一^C,和田元^D 東北大院工,^A原子力機構,^B核融合研,^C産総研,^D同志社大院工

1

背景

- ●国際熱核融合実験炉 (ITER) では D T 核融合反応による実験 が計画されている。
 - $D + T \rightarrow 4He^{++} (3.5 \text{ MeV}) + n (14.1 \text{ MeV})$
- D T 核融合反応により生成されたアルファ粒子はプラズマ粒子 との衝突によりプラズマを加熱する。
- アルファ粒子の閉じ込めの良否は、 プラズマが自己加熱を維持する鍵となる。
- ●磁場によって閉じ込められたアルファ粒子の空間分布、速度分布
 を測定することは重要である。



[D. E. Post et al., Fusion Energy, 1, 129, 1984]

He⁰ビームの生成

(a) 正イオン(He+) を加速し、ガスセルで中性化する方法

- ・MeV 領域のビームエネルギーでは中性化効率が数 % 以下
- (b) 負イオン(He⁻)を加速し、ガスセルで中性化する方法
 - ・生成される He^o の70 % がイオン化され易い準安定状態であり、プラズマ中心 部までの透過が困難
- (c) 負イオン(He⁻)を加速し、飛行中に自然崩壊させる方法 ・プラズマ中での減衰が小さい基底状態の He⁰を効率よく生成することが可能



He⁻: 1 – 1.5 MeV, 0.1 mA/cm², 100 cm² (5cm x 20cm)

[M. Sasao et al., Rev. Sci. Instrum., 77, 10F130 ,2006]

He+イオン源に要求される性能



✓強集束性

ガスセルのアパチャを小さくしてアルカリ金属ガスの漏出を抑制

ガスセル近傍でビームを集束させることが必要

低速、大電流密度のビームは空間電荷効果が支配的

強集束He⁺イオン源





- ✓ 大電流ビームの引き出し
 引き出し面 φ100 mmでφ4 mm × 300 個 のマルチアパチャ
 —ビームエネルギー 30 keV 以下でビーム電 流量 3 A
- ✓ビームの強集束
 一湾曲型電極を採用することでプラズマ電極 から 750 mm の位置にビームを集束
 一焦点においてビームが φ20 mm に集束
- ➤ W フィラメントを陰極としたアーク放電
- ▶ カスプ磁場によるプラズマ閉じ込め

目的

ITERにおけるアルファ粒子計測用の実機サイズの He⁺ イオン源の ビーム引き出し 性能と集束性を評価することを目的とする。

▶ビーム電流、ビーム径を計測するための計測器を製作する。

➤ He⁺ ビーム電流の計測及びHe⁺ ビームの集束性の検証を行なう。

▶ビーム電流、ビームの集束性に関してプラズマ生成条件、引き出し条件に対する 基礎特性を評価する。

―ビーム電流のアークパワー依存性

―ビーム電流の引き出し電圧依存性

— 1/e 半幅のパービアンス依存性



典型的な電圧・電流波形



実験条件 加速電圧 V_{acc} = 17.7 kV ~ 34.5 kV 減速電圧 V_{dec} = -0.87 kV アークパワー P_{arc} = 5.8 kW ~ 12 kW パルス幅 *t* = 100 ms ショット間隔 300 s

電極を通過したビーム電流
$$I_{ext}$$
 $I_{ext} = I_{acc} - I_{dec}$
 I_{acc} :加速電源に流れた電流

9

ビームウェスト位置とビーム径の測定



IR画像の解析手順



- ビームの密度分布がガウス分布
- カーボン板の厚さがビーム径に比べて小さいためカーボン板
 裏面の温度分布もガウス分布
- バックグラウンドをビーム照射前のカーボン板の温度

ビーム径を温度分布の 1/e 半幅から評価

1/e半幅のパービアンス依存性

ビームの発散角がパービアンス (Perveance) に依存するため、

パービアンスに対する1/e半幅 r_{1/e}の依存性を調べた。

カーボン板の位置を 646mm に固定



ビーム進行方向のビーム径の変化

パービアンスを固定して、カーボン板を駆動し各位置で1/e半幅 r_{1/e}を求め、ビーム進行方向の1/e半幅 r_{1/e}の変化を求める。



近似曲線から発散角 θ_{div} 、ビームウェスト位置 L_{waist} 、ビームウェストにおける 1/e 半幅 $r_{1/e,waist}$ を求める。

 θ_{div} 、 $r_{1/e,waist}$ 、 L_{waist} のパービアンス依存性



◆発散角 θ_{div}、ビームウェストにおける1/e半幅 r_{1/e,waist} はパービアンスが 0.025 近傍で最小

◆パービアンスが 0.025 のとき、ビームウェストが 500 mm に存在し、 r_{1/e,waist} =12mm

まとめ

≻ビームの集束性の検証

ビームウェストの位置およびビームウェストにおけるビーム径の計測を 行った。

→*Perveance* = 0.025 近傍のときビームウェストが500 mmに存在し、 ビームウェ ストにおいて 1/e 幅 $\phi_{1/e}$ = 24 mm に集束してると見積も られる。

現状の技術でガスセルの製作が可能な範囲である。

≻ビームの集束性の基礎特性

・1/e 半幅のパービアンス特性はアークパワー、ガス圧に依存しない。
・1/e 半幅はパービアンスが 0.025 近傍で最小となった。

ビーム電流計測

ビーム電流のアークパワー依存性



- ◆ビーム電流がアークパワー P_{arc} に比例
 →アークパワーを増加させるとプラズマ密度が
 増加するため引き出されるビーム電流量が
 増加
- ◆カーボン板で計測したビーム電流がロゴス
 キーコイルで計測したビーム電流より大きい
 →二次電子による誤差

◆アークパワー *P*_{arc} = 10 kW のとき 2.5 A 程 度のビーム電流の引き出しに成功

→イオン源の定格 40 kW の1/4 のアークパ

ワーで十分な電流を引き出せる。

実験条件				
P _{arc} (kW)	V _{acc} (kV)	V _{dec} (kV)	P (mPa)	
5.8 ~ 10	26.7	0.87	17	

ITER でのアルファ粒子計測用のHe⁺ イオン源に要求される性能を満足

17

ビーム電流の引き出し電圧依存性



V _{acc} (kV)	$V_{\rm dec}({ m kV})$	$P_{\rm arc}$ (kW)	P (mPa)		
17.7 ~ 34.5	0.87	7.1	17		

フィラメントの最適化

電極の歪み



プラズマ電極からの距離 646 mm

プラズマ電極からの距離 861 mm

プラズマ電極から離れるとビームのプロファイルが非対称

Y軸方向の温度分布はガウス分布でフィッティングできない。

プラズマとフィラメントからの熱負荷によるプラズマ電極の歪みが原因

ITER におけるアルファ粒子計測では、イオン源を定常運転する計画 →熱負荷を低減するため入力パワーを小さく抑え、要求される性能を引き出す ことが必要

フィラメントの最適化(1)



- ●直線型とL型のフィラメントでプラズマ生成
- 上下に各 4 本、計 8 本のフィラメントを設置
- 8 本、上 4 本、下 4 本のフィラメントでプラズマ生成 ²¹

フィラメントの最適化(2)



フィラメントの形状、本数、取付位置に対し てアーク効率を比較した。アーク効率とは、 単位アークパワー当たりに引き出せるビーム 電流である。

◆直線型フィラメントのアーク効率が高い

◆フィラメントの本数が4本、設置位置が下側のとき、アーク効率が高い

→プラズマ電極に近い領域でプラズマの生成を 行なっているため、効率の良いイオン引き出 しが可能

フィラメントの形状が直線型、本数・取付位 置が下側4本が最適

ŢĹ